

RADA WYDZIAŁU
AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

zaprasza na
PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. inż. Michała Sitarza

która odbędzie się dnia **13 lipca 2015 r.** o godz. **12.00** w auli F
w gmachu Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 16

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

„Comparative analysis of the surface properties of tin dioxide SnO₂ one-dimensional and two-dimensional nanostructures”

PROMOTOR:

Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber

Politechnika Śląska

Promotor pomocniczy:

dr inż. Monika Kwoka

Politechnika Śląska

RECENZENCI:

Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

Politechnika Wroclawska

Dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, pok. 127.